SSN研究会の位置づけと進め方について

- ①本研究会(会長:下山勲 東京大学教授)は、(一財)マイクロマシンセンターMEMS協議会「産学連携活動」の一環として実施。(下表参照)
- ②研究会参加の資格としては、MEMS協議会の正メンバー並びにNMEMS組合の組合員(現に賦課金を拠出している企業)とする。また、官学の関係者はオブザーバーとして参加を願う。(なお、正式な研究会参加の登録は第1回研究会まで。)
- ③年内に予定表のとおり、まずはそれぞれのプロジェクト等の関係者からなる3つのWGを発足予定。

	MEMS協議会活動と主要	要な委員会・イベント等
1. 政策提言活動	(1)MEMS懇話会	
	(2)MEMS協議会フォーラム	
2. 産学連携活動	(1)研究会活動	スマートセンシング&ネットワーク(SSN)研究会
		産業動向調査委員会
	(2)産学交流事業	産業交流委員会
		マイクロナノ先端技術交流会
3. MEMS開発のための	(1)MNOIC事業	
インフラ整備活動	(2)MEMSファンドリー活動	ファンドリーサービス産業委員会
	(3)国プロの普及促進活動	普及広報委員会
		知財管理センター
4. MEMSビジネス内外	(1)普及広報事業	普及広報委員会
交流活動		MEMS講習会
	(2)展示会活動	普及広報委員会
		MEMSセンシング & ネットワークシステム展
	(3)国際交流事業	国際マイクロマシンサミット
		国際マイクロナノテクシンポジウム

SSN研究会の今後の予定

- ①本研究会は2016年2月頃に第1回を開催した後、年3回程度の開催とする。
- ②WG1(SSN共通プラットフォーム標準化)は、10月下旬頃から毎月開催。
- ③WG2(MEH)、WG3(CSAC)はそれぞれのプロジェクトの研究会などに併せ、毎月か隔月に開催。
- ④加えて、新プロジェクト立案などのためのWG4の設置も検討。

201	5年10−1	2月	20	16年1-3	3月	20	16年4-6	月	20	16年7-9	月	2016年10-	12月
▲10/1 キックオフ	▶10/1 Fックオフ			▲2月中旬 第1回					▲7月頃 第2回			▲11月頃 第3回	
A 1	0月下旬	A	A		A	~		~					(2月頃 第4回
第1	0												
▲1· 第1	0/26	A	A	~		~		~					
	▲11 第1[/19 3	A	A	~		~						
			S懇話会 ▲1/12		▲3 MM0 (2016年	月下旬 2理事会 度事業計	▲5 国際マイ	/25 ′クロマシ	ン	▲9/1 MEMSセ	ンシング		▲12月 懇話会
	▲10/1 キックオ・ ▲1 第1	▲10/1 キックオフ ▲10月下旬 第1回 ▲10/26 第1回	キックオフ ▲10月下旬 第1回 ▲10/26 第1回 ▲11/19 第1回	▲10/1 キックオフ ▲10月下旬 ▲ ▲ 第1回 ▲10/26 ▲ ▲ 第1回 ▲11/19 ▲ 第1回 ▲12/24 MEMS懇話会 ▲1/12	▲10/1 キックオフ 第1回 ▲10月下旬 ▲ ▲ ▲ 第1回 ▲10/26 ▲ ▲ ~ 第1回 ▲11/19 ▲ ▲ 第1回 ▲11/24	▲10/1	▲10/1	▲10/1 キックオフ 第1回 ▲10月下旬 ▲ ▲ ▲ ~ ~ 第1回 ▲11/19 ▲ ▲ ~ ~ 第1回 ▲12/24 ▲3月下旬 MMC理事会 (2016年度事業計画) ▲1/12 資詞交歓会 国際マイ	▲10/1	▲10/1	▲10/1	▲10/1	▲10/1